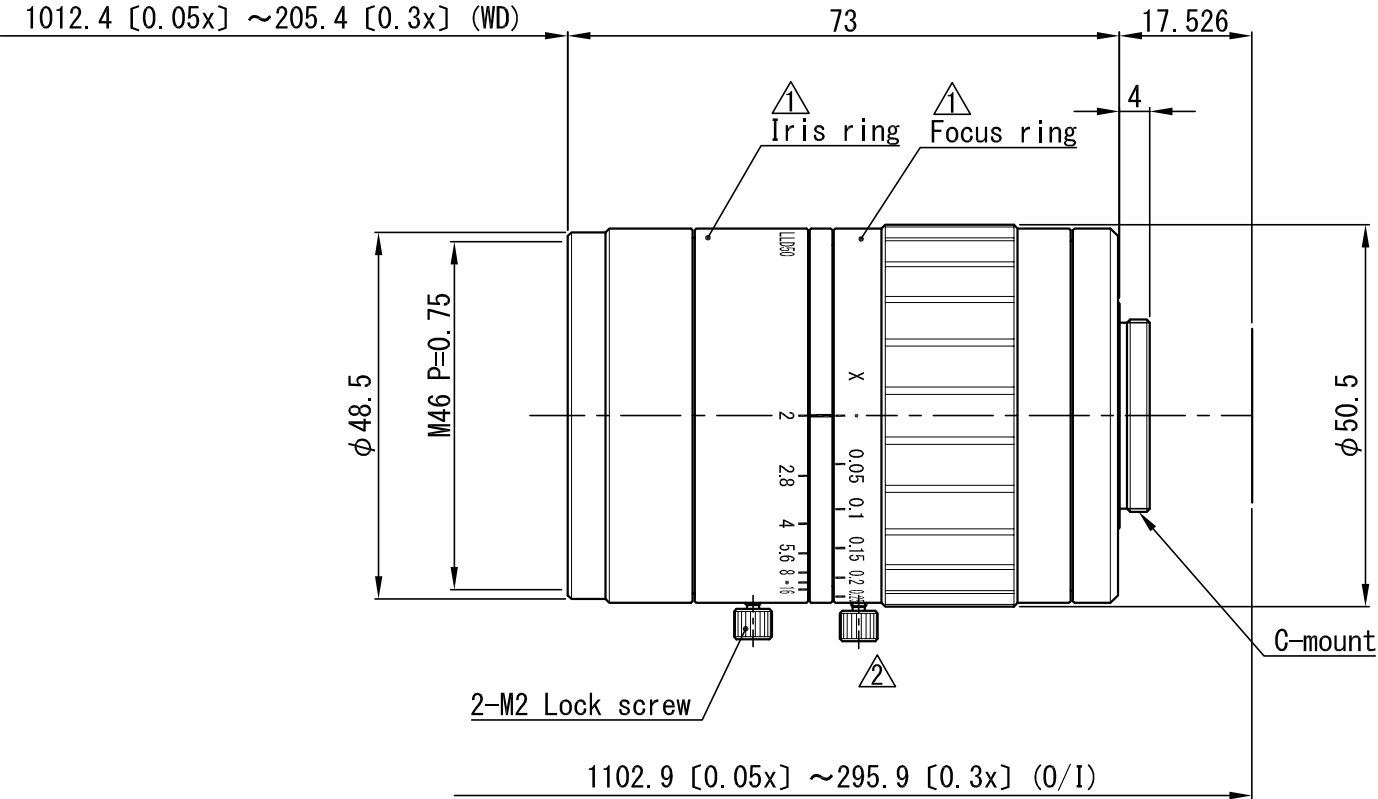




	×				APPROVED	CHECKED	<u>MATERIAL</u> 材料				—	<u>CHAMFER</u> 一般面取				—	<u>QUANTITY</u> 個数		
	×				T. A.	T. A.	<u>TREATMENT</u> 処理				—	<u>FINISHING</u> 仕上				—	—		
	×						<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点				—	<u>DECENTRATION</u> 偏芯				—			
	×						~~OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2~~				UNIT (mm)	<u>ANGLE</u> 角度	<u>METHOD</u> 図法	<u>REMARK</u> 適用 (機種名)					
	×	フォーカスロック位置変更他	21.06.16	K. T.	DESIGNED	DRAWN	~~OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15~~					—		V S - L L D 5 0					
	×	操作リング表記追加	19.01.17	T. F.	T. A.	T. T.	~~OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1~~					SCALE	1 / 1		NAME	D R A W I N G / 外 観 図			
NO.×	箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			~~OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1~~				DATE		13.11.06		DRAW NO.	O D L D 0 0 2 9 A 3			
							<u>TOLERANCES</u> A B C S												